



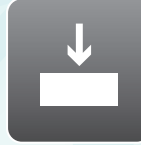


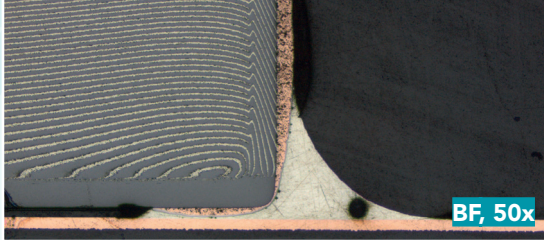





# Aka-Brief #13 Elektronik Komponentler

1						
	Rhaco Grit P320	Su	300 rpm	2.5 N	Düğüneşene kadar	BF, 50x
2						
	Largan 9	DiaMaxx Poly 9 µm	150 rpm	2.5 N	4 : 0 0 d a k	BF, 50x
3						
	Darani	DiaDoublo Poly 3 µm	150 rpm	2.0 N	4 : 0 0 d a k	BF, 50x
4						
	Chemal*	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline**	150 rpm	1.0 N	2 : 0 0 d a k	BF, 50x

Belirtilen zamanlar 300mm lik sistemler için ve baskı güçleri ise 40mm çapında tek numune içindir

On a 250 mm system the times should be increased by 30%, on a 200 mm system by 100%.

Daha geniş numuneler için baskı gücü artırılmalı, daha küçük numuneler için ise azaltılmalıdır.

Otomatik kafanın dönüş hızı olarak 150 rpm seçilmiştir.

Zaman ve baskı gücü donanımına göre değişiklik gösterebilir.

\*Oksit parlatma öncesi parlatma keşesi ıslatılmalıdır. Oksit parlatma kademesinin son 10 saniyesinde numuneleri ve keşeyi temizlemek için su uygulanmalıdır.

\*\* 96 ml Fumed Silica 0.2 µm Alkaline

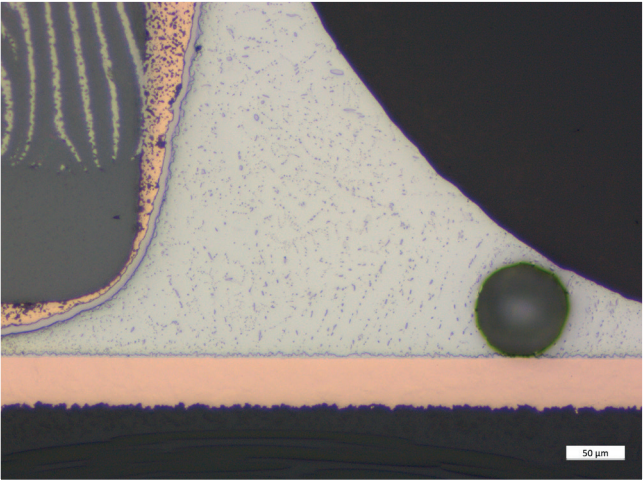
2 ml H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (30 %)

2 ml NH<sub>4</sub>OH (25 %)

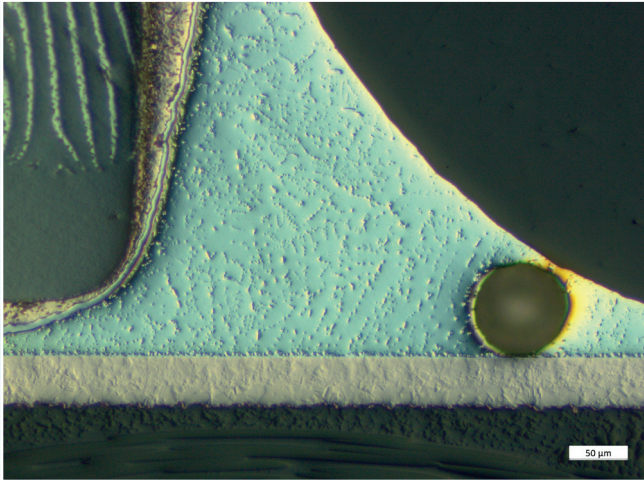
Karışım tazeyken kullanılmalıdır (birkaç saat içinde).

# Aka-Brief #13 Elektronik Komponentler

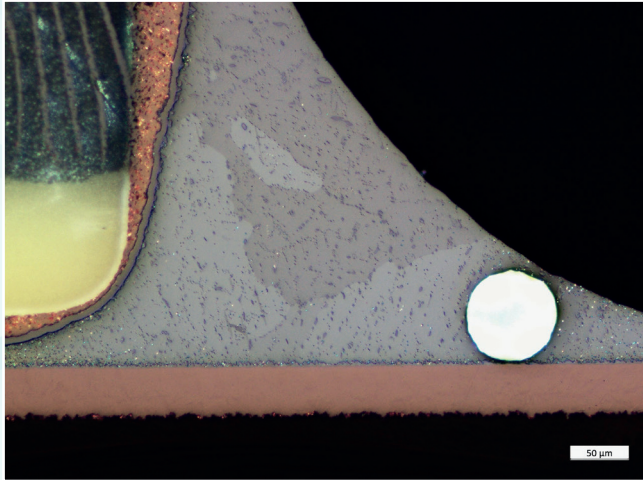
## NIHAİ SONUÇ



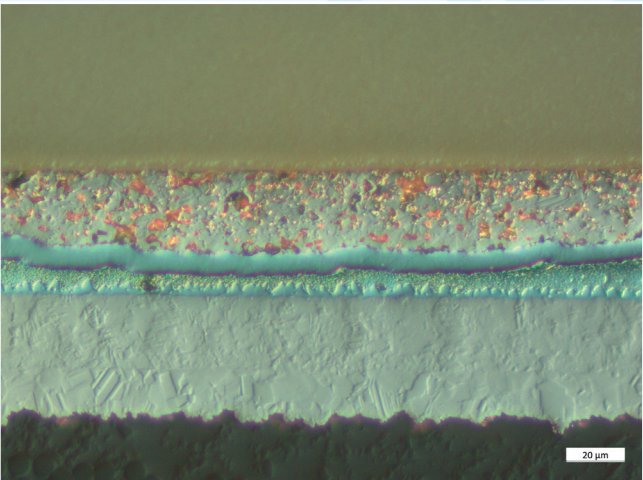
BF, 200x



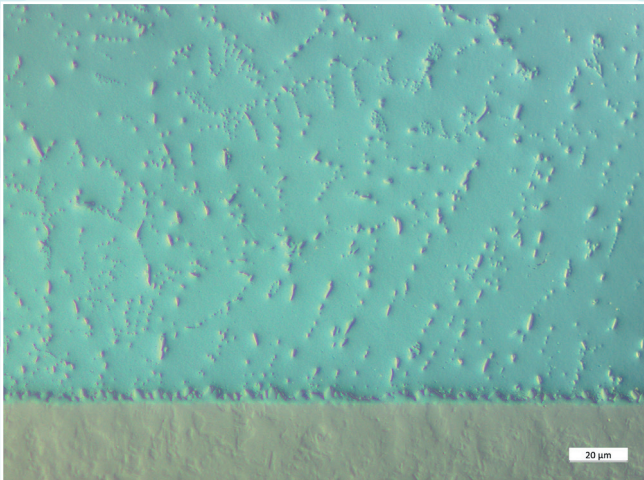
DIC, 200x



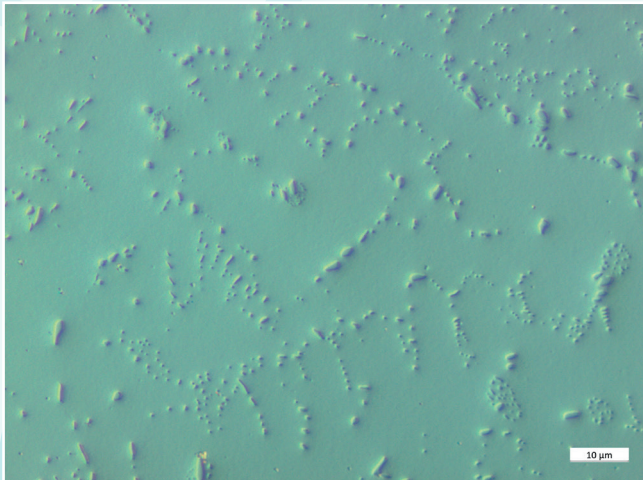
POL + Lambda Compensator, 200x



DIC, 500x



DIC, 500x



DIC, 1000x